19日本国特許庁(JP)

⑩特許出額公開

母公開特許公報(A) 平1-132626

@Int.Cl.4 C 08 G 61/08	識別記号 NLH	庁内整理番号 2102-4J		砂公開	平成1年(.198	19) 5月25日
C 08 G 61/08 G 02 B 1/04 G 11 B 7/24		7915-2H Z-8421-5D	審査請求	未請求	発明の数	1	(全14頁)

公発明の名称 光学材料

②特 顕 昭62-288528

金出 顔 昭62(1987)11月17日

				_				
砂発	朔	者	後	藤	幸	42	東京都中央区築地2丁目11番24号 内	日本合成ゴム株式会社
70発	明	者	小	宮		全	東京都中央区築地2丁目11番24号	日本合成ゴム株式会社
砂発	明	者	山	原		登	東京都中央区築地2丁目11番24号 内	日本合成ゴム株式会社
⑦発	明	者	飯	尾		章	, -	日本合成ゴム株式会社
砂出	類	人	日本	合成ゴ	ム株式	会社	東京都中央区築地2丁目11番24号	

1.発明の名称

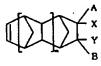
无学材料

2.特許請求の範囲

砂代 理 人 弁理士 大井 正彦

1) 下記一般式(1) で表わされる少なくとも 1種の化合物の重合体または核化合物と他の共重 合性モノマーとを重合させて得られる重合体を、 水素添加して得られる重合体からなることを特徴 とする光学材料。

一般式(I)



(式中 Aおよび Bは水漁原子または炭素数 1 ~10 の炭化水漁基、X および Yは水漁原子、炭素数 1 ~10 の炭化水漁基、ハロゲン原子、ハロゲン原子で置換された炭漁数 1 ~10 の炭化水漁基、
←CH₂) aCOOR¹、←CH₂) aCOOR¹、←CH₂) aCOOZ 、
←CH₂) aCOOR² R² R²、←CH₂) aCOOZ 、 ←CH₂) aCOOZ 、

←CH₂)。OZ 、←CH₂)。Hまたは Xと Yから構成され

び『の少なくとも1つは水素原子および炭化水素 基から返ばれる毎以外の苺、m は 0 または 1 であ る。なお、 R^1 、 R^2 、 R^2 および R^4 は炭素数 1 \sim 20の 炭化水素基、2 は炭化水素基またはハロゲンで置 検された炭化水素基、M は SiR^2 , D_{3-2} (R^2 は炭素数 1 \sim 10の炭化水素基、Dはハロゲン原子、 $-OCOR^2$ または $-OR^2$ 、pは 0 \sim 3 の整数を示す)、 n は 0 \sim 10 の要数を示す。)

3.発明の辞組な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、ビデオディスク、コンパクトディスク、追記可能な光ディスク、記録・消去・再生可能な光ディスク、プラステックレンズなどの材料として好選に使用される光学材料に関するものである。

[従来の技術]

近年において、透明性樹脂は、自動車部品、照

明認器、電気部品、健食など通常の透明性が要求 される成形材料として使用される以外に、光学的 性質を選要視する光学材料として応用されてきて いる。そして光学材料としては、単なる透明性の みならず、これまで以上に従来の透明性樹脂では 満足し得ない高度の機能が要求されている。

例えば、売学材料としての売ディスクの基板材料としては、ボリカーボネート樹脂、ボリメチルメタクリレート樹脂、ボリンクロへキシルメタクリレート樹脂、アルキルメタクリレートとメチルメタクリレート、スチレンまたは他の単量体との共重合体樹脂、高高いエステル基を有するメタクリル酸エステルを含む重合体、チーグラー・ナッター触媒によるエチレンとノルボルネン系炭化水素化合物による共量合体(特別昭61-292601号公報)やメタセシス触媒によるテトラシクロドデセン系炭化水素化合物による関環(共)重合体を水素添加して得られる重合体(特別昭60-26024 号公報)、あるいは極性置換基を有するノルボルネン

また、チーグラー・ナッター系触媒から得られるノルボルネン系炭化水素(共)重合体やメタセンス関環重合によるテトランクロドデセン系炭化水準化合物の単独、またはノルボルネン系炭化水素(共)重合体を水楽添加して得られる重合体は、複回折性、吸湿性および耐熱性の点においては改善されているものの、接着に関与する犠牲基をもたないため、記録層に対する接着性が劣るという欠点を有している。

また、極性甚を有するノルボルネン誘導体の関 環 (共) 宣合体からなる光学材料は、極性基の存 在により記録層との接着性は改善されるものの、 がラス転移温度を高くするような極性医検絡を選 択すれば、飽和吸水率が高くなり、一方、飽和吸 水率を低くするような極性置換基を選択すれば、 がラス転移温度が低くなってしまうため、高いが ラス転移温度と低吸水性の両者を共に満足するこ とが困難であった。

さらに、ポリマーの構造に不飽和二重結合を含むため、長期の耐久性が懸念される問題を有して

誘導体の誘環重合体または開選共重合体からなる 光学材料(特開昭62-19801 号公報、特開昭62-19802 号公報)が知られている。

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、上述の光学材料は、特に光ディスタの基板材料として要求される低複屈折性、低吸湿性、環境的強度、記録層に対する接着性のすべてを満足するものではない。

何えば、複屈折性が大きいポリスチレン樹脂やポリカーポネート樹脂は、レーザー光による情報 再生時にエラーが多くなり、また吸湿性の大きいポリノチルメタクリレート樹脂は、 吸湿によるに情報再生時にエラーが多ると共ごを 吸湿による記録膜の変質が生ずるおり レンカート樹脂は、 ガラス 転移 反が低いため 耐腫 点があり、メチルメタクリレートとの 大理合体は 復屈性が 増大して 光学的性質が おったものとなる。

いる.

以上のように、徒来、十分な光学的性質、低吸 湿性、耐無性および起縁層に対する優れた被着性 (耐久性) を有する光学材料としては、好適なも のは殆ど得られていないのが現状である。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、優れた光学的性質、低吸湿性、および耐熱性を有する光学材料を提供することを目的とする。

本発明の光学材料は、下記一般式 (I) で表わされる少なくとも [種の化合物の重合体、または 抜化合物と他の共置合性モノマーとを重合させて 得られる重合体を、水素添加して得られる重合体 からなることを特徴とする。

- 股式(I)

(式中 Aおよび Bは水素原子または炭素数 1 ~10

特開平1-132626(3)

の炭化水素基、X および Tは水素原子、炭素数 1 ~10の炭化水素基、ハロゲン原子、ハロゲン原子 で置換された炭素数 1 ~10の炭化水素基、 +(CH₂)。COOR¹、+(CH₂)。COOR²、+(CH₂)。COOX、 +(CH₂)。COOR²R³R³、+(CH₂)。COOX、 +(CH₂)。OX 、+(CH₂)。Bigt は Xと Yから構成され -CO -CO

び『の少なくとも』つは水素原子および炭化水素 基から遠ばれる基以外の基、m は 0 または 1 であ る。なお、R¹、R²、R²およびR⁴は炭素数 1 ~20の 炭化水素基、Z は炭化水素基またはハロゲンで置 換された炭化水素基、N はSiR²,D₀₋₇(R³は炭素数 1 ~10の炭化水素基、Dはハロゲン原子、-OCOR³ または-OR³、pは 0 ~ 3 の整数を示す)、n は 0 ~ 10の整数を示す。)

上記一般式 (I) において、mの値が I である テトランクロデセン誘導体の具体例としては、

- 8-メチル-8-カルボキシn-プロピルテト ランクロ [4.4.0.1***.1***] -3-ドデセン
- 8 メチル- 8 カルボキシイソプロピルテト ラシクロ [4, 4, 0, 1***, 1***] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルポキショーブチルテトラ シクロ [4, 4, 0, 1*・*, 1*・**] - 3 - ドデセン、
- 8 メチルー 8 カルボキシ sec ブチルテト ラシクロ [4, 4, 0, 1²* *, 1⁷* **] ニ 3 - ドデセ ン
- 8 メチル- 8 カルボキシミーブチルテトラ シクロ [4, 4, 0, 1***, 1** 1*] - 3 - ドデセン、
- 8 カルポキシブチルー 9 フェニルテトラシ クロ [4.4.0.1***, 1**1*] - 3 - ドデセン、
- 8.9-ジカルボキシメチルテトラシクロ [4.4. 0.1^{3.5}.1^{7.16}] - 3 - ドデセン、
- 8 カルポキシシクロへキシルテトラシクロ [4.4.0.1 $^{9+9}$, 1^{7+10}] 3 ドアセン、
- 8 カルポキシ(4° t ブチルシクロヘキシ

- 8 カルボキシエチルテトラシクロ [4.4.0. [** ^{1*}] - 3 - ドデセン、
- 8 カルボキショープロピルテトラシクロ [4.4.0.1***.1****] 3 ドデセン、
- 8 カルボキシイソプロピルテトラシタロ. [4. 4.0.1^{2・1}.1^{1・1*}] 3 ドデセン、
- 8 ー カルボキシロープチルテトランクロ [4.4. $0.1^{2*.9}.1^{7*.10}$] -3 ードデセン、
- 8 カルボキシイソプテルテトラシクロ [4,4,0,1 $^{2+8}$, $^{1^{4}-18}$] 3 ドデセン、
- 8 カルボキシ sec ブチルチトラシクロ [4. 4. $0.1^{2*5}.1^{3*18}$] -3 ドデセン、
- 8 ーカルボキシ t ープチルテトラシクロ [4, 4. $0.1^{2-8}.1^{7.10}$] -3- とデセン、
- 8 カルボキシフェニルテトラシクロ [4, 4, 0, $1^{2+\frac{4}{3}}, 1^{2+\frac{4}{3}}$] 3 ドアセン、
- 8 メチル- 8 カルボキシメチルテトラシク . ロ [4, 4, 0, 1^{4, 8}, 1^{7, 14}] - 3 - ドデセン、
- 8-メチル-8-カルポキシエチルチトラシクロ[4,4,0,13・3,1*・10] -3-ドデセン、
 - ル) テトランクロ [4.4.0.1***.1***] 3 - ドデセン、
- 8-メチル-8-カルポキシシクロヘキシルテ トランクロ [4.4.0.1^{2・3}.1^{7・16}] -3-ドデ セン
- 8-メチル-8-カルボキシ(4'-t-ブチル シクロヘキシル) チトラシクロ [4.4.0.1^{s, 6}. 1^{v, 10}] 3-ドデセン、
- 8 カルポキシメンテルテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{2s-5} , 1^{7s-1+3}] 3 ドデセン、
- 8-メチル-8-カルボキシメンチルチトラシ タロ [4,4,0,1²⁻⁸,1⁷⁻¹⁰] -3-ドデセン、
- 8 ーカルポキシボルニルチトラシクロ $\{4,4,0,1^{2},1^{2},1^{2},1^{2}\}$ =3-Y アセン、
- 8-メチル- 8-カルボキンボルニル [4, 4, 0, 1^{2+3} , 1^{7+14}] 3- ドデセン、
- 8 カルボキシイソボルニル [4, 4, 0, 1^{s, s}, 1^{s, to}] 3 ドデセン、
- 8-メチル-8-カルボキシイソボルニル (4. 4.0.1***.1***] -3-ドデセン、

- 8 カルボキシアダマンチル [4, 4, 0, 1²). [¹, ¹*] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルボキシアダマンチル {4. 4.0.1***.1***] - 3 - ドデセン、
- 8 カルボキシビシタロ {2.2.1} 2 ヘブ チル [4.4.0.1**.1***] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル 8 カルポキシピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプチル [4.4.0.1***.1****] - 3 -ドデセン
- 8 カルボキシテトラシクロ [4.4.0.1***.

 1**1*] 3 ドデシル [4.4.0.1***.1**1*]
 3 ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルボキシテトラシタロ [4. 4.0.12・4.17・18] - 3 - ドデシル [4.4.0. 12・5.17・18] - 3 - ドデセン、
- 8 カルボキシトリンクロ [5.2.1.0***] 8 - デンルー [4.4.0.1***.1****] - 3 - アデ セン、
- 8-メチル-8-カルボキシト リシクロ [5.2. 1.0***] -8-デシル [4.4.0.1***,1****]

- 3 ドデセン、
- 8 カルボキシベンタシクロ [6.5.1.1** 4.0** 1.0** 1.0** 1.0** 1.0** 1.1** 1.0** 1.1** 1.0** 1.1** 1.0** 1.1** 1.
- 8-メチル-8-カルポキシベンタシクロ [6. 5.1.1***.0***.0****] -4-ベンタデシル [4.4.0.1***.1***.1***] -3-ドデセン、
- 8 カルボキシトリンクロ [6.2.1.0***] 9 - ウンデシル [4.4.0.1***.1***] - 3 - ド デセン、
- 8 メチル- 8 カルボキシト リシタロ [6.2. 1.0***] - 9 - ウンデシル [4.4.0.1***. 1.***] - 3 - ドデセン、
- 8 カルボキシベンタシクロ [6.6.1.12. ... 0** *.0** **] 4 ヘキサデシル [4.4.0. 12. *.1** !] 3 ドデセン、
- 8-メチル-8-カルポキシベンタシタロ [6. 6.1.1***.0***.0****] -4-ヘキサデシル [4.4.0.1***.1***] -3-ドデセン、 8-アセトキシテトランタロ [4.4.0.1***.

- 1714 ー3ードデセン、
- 8-シアノテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{2, 5}, 1^{7, 10}] -3-ドデセン、
- 8 メチルー 8 シアノテト 9 シクロ [4, 4, 0, 1^{2n-8} , 1^{2n-1}] 3 ~ ドデセン、
- 8.9-ジメチル-8.9-ジシアノチトラシクロ [4.4.0.1***.1***] -3-ドデセン、
- 8 カルバモイルテトラシクロ [4, 4, 0, 12**. [^{7, 18}] - 3 - ドデセン、
- 8 N, N ジェテルカルパモイルテトランク ロ [4, 4, 0, 1^{3, 4}, 1^{3, 1, 1}] - 3 - ドデセン、
- N, N, N', N' テトラメチルー8. 9 ジカルバ モイルテトランクロ [4. 4. 0. 1 ** *. 1 ** *] -3 - ドチャン
- 8 クロルテトランクロ [4.4.0.1***.1****] - 3 - ドデセン、

- 8-メチル-8-クロルテトラシクロ [4.4.0. 1⁵⁻⁴.1⁷⁻¹⁴] -3-ドデセン、
- 8 ρ ロロメチルカルボキシチトランクロ [4. 4. 0. 1^{2r} *, 1^{3r} [4] 3 ドデセン、
- 8 ジプロムプロピルカルボキシテトランクロ [4, 4, 0, 1^{10, 8}, 1^{10, 15}] - 3 - ドデセン、
- 8 ジクロルプロピルカルボキシテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{1, 1}, 1^{7, 10}] - 3 - ドデセン、
- 8 クロロフェニルカルボキシテトラシクロ [4, 4, 0, 1²**, 1³**] - 3 - ドデセン、
- 8 モノブロムフェニルカルボキシテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{2, 5}, 1^{1, 19}] 3 ドデセン、
- 8 ト リプロムフェニルカルボキシテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{3, 5}, 1^{1, 16}] 3 ドデセン、
- 8.9-ジクロルテトラシクロ [4.4.0.1***. 1**** 1 - 3 - とデセン、
- 8 プロムテトラシクロ [4.4.0.1^{2, 5}, 1^{3, 14}] - 3 - ドデセン、
- 8-プロムメチルテトランクロ [4.4.0.1***. 1****] - 3-ドアセン、

- 8-トリプロムペンジルナトランクロ (4.4.0. 1***.[**.1**] - 3 - ドデセン、
- テトランクロ [4.4.0.1***.1****] 3ードデ センー 8.9ージカルボン酸無水物、
- 8,9-ジメチルーテトラシタロ [4,4,0,1³**。 1^{7・18}] - 3-ドデセン-8,9-ジカルポン酸。 無水物、
- テトラシタロ [4.4.9.[***.]****] 3 Yデ セン- 8,9-ジカルボン酸イミド、
- N-フェニルー5ーメチルテトラシタロ [4.4. 0,1***、1** **] - 3ードデセンー 8,9ージカルポン酸イミド、
- 5 1900 100
- 5 (ジメチルメトキシシリル). テトランクロ [4.4.0.1***,1***] - 3 - ドデセン、
- 8 トリメチルシリルテトランクロ [4,4,0, $1^{3},1^{3},1^{3}$] 3 ドデセン
- 5 カルボキシフェニルビシクロ [2, 2, 1] 2 ヘプテン、
- 5 メチル- 5 カルポキシメチルピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシブチルー 6 フュニルビシクロ [2. 2. 1] - 2 - ヘプテン、
- 5.6-ジカルポキシメチルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5-カルボキシンクロヘキシルピンクロ [2.2. 1] -2-ヘプチン、
- 5 カルボキシー(4'-t-ブチルシクロへキ シル) ビシクロ [2,2,1] - 2 - ヘプテン、
- 5-メチルー5-カルボキシ(4°-tーブチル シクロヘキシル)ピシクロ [2.2.1] ー2-ヘ プテン、
- 5 カルボキシメンチルビシクロ [2.2.1] ~ 2 - ヘプテン、
- 5ーメチルーカルボキシメンチルビシクロ [2.

などが挙げられる。

上記一般式 (1) において、mの値が 0 である ビックロ [2.2.1] -2-ヘプテンの具体例として

- 5 カルボキシメチルビシクロ [2.2.1] 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキシエチルピシクロ [2,2,1] 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキショープロピルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシイソプロピルピシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシ n ブチルビシタロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシイソプチルビシタロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシ sec ブチルビシタロ [2.2.1]
- -2-ヘプテン、
 - 5 カルボキシ t ブチルビシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 2.1] 2 ヘプテン、
- 5 カルボキシボルニルビシクロ [2, 2, 1] 2 ヘプテン、
- 5-メチルー5-カルポキシポルニルピックロ [2,2,1]-2-ヘプテン、
- 5 カルボキシイソボルニルビンクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシアダマンチルピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 メテル- 5 カルポキシアダマンテルビシ タロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシビシクロ [2.2.1] 2 ヘブ チルービシクロ [2.2.1] - 2 - ヘブテン、
- 5 メチルー 5 カルボキシビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプチルービシクロ [2.2.1] - 2 -ヘプテン、
- 5 ーカルボキシテトラシクロ [4, 4, 0, 1° · · ·
- 1^{*・1*}] 3 ドデシルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプチン、
- 5ーメチルー5ーカルポキシテトラシクロ [4.

- 4.0.1^{2・4}.1^{1・10}] 3 ドデシルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘブテン、
- 5 カルボキシト 5 シクロ [5.2.1.0***] 8 - デシルーピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテ ン
- 5-メチル-5-カルボキシトリンクロ [5.2. 1.0^{2.4}] -8-デンルーピンクロ [2.2.1] -2-ヘプチン、
- 5 カルポキシベンタシクロ [6, 5, 1, 1², ⁴, 0, ³, ⁷, 0⁶, ¹²] 4 ベンタデンルビシクロ [2, 2, 1] 2 ヘプテン、
- 5 メチル- 5 カルボキシベンタシクロ [6. 5.1.1***, 0.***, 0****] 4 ベンタデシルビシタロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 カルポキシトリンクロ [6.2.1.0***] 9 - ウンアシルビンクロ [2.2.1] - 2 - ヘブ テン、
- 5 メチル- 5 カルボキシトリンクロ [6.2. 1.0 ***] - 9 - ウンデンルビンクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、

0.***.0** 1*] - 4 - ヘキサデシルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、

5-カルポキシペンタシクロ [6, 6, 1, 1** *.

- 5-メチル-5-カルボキシベンタシクロ [6.6.1.1***.0.***、0****] -4-ヘキサアシル ビンタロ [2.2.1] -2-ヘブテン、
- 5. アセトキシビシクロ [2.2.1] 2 ヘブ テン、
- 5ーシアノビシクロ [2.2.1] ー2ーヘプテン、
- 6 メチルー 5 シアノビシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 メチル- 5 シアノビンクロ [2,2,1] 2 ヘプテン
- ·5.6ージメチルー 5.6ージシアノビンクロ [2. 2.1] ー 2 ーヘプテン、
- 5 カルパモイルビシクロ [2, 2, 1] 2 ヘ プチン、
- 5 N メチルカルバモイルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 N, Nージエチルカルパモイルピシクロ [2.

- [2.1] 2 ヘプテン、
- N. N. N'. N' ーナトラメチルー 5. 6 ージカル パモイルビシクロ [2.2.1] ー 2 ーヘブテン、
- 5-クロルビシクロ [2.2.1] -2-ヘプテン、
- 5 メチル- 5 クロルビンクロ (2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 クロルメチルカルポキシビシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 ジブロムプロピルカルボキシビシクロ〔2. 2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 ジクロルプロピルカルボキシピシクロ [2. 2.1] 2 ヘプテン、
- 5 クロルフェニルカルポキシビシクロ [2.2. [] - 2 - ヘブテン、
- 5 モノブロムフェニルカルポキシピシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 トリプロムフェニルカルボキシビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5.6-ジクロルビンクロ [2.2.1] 2-ヘブ ・テン、

- 5 プロムメチルビシクロ [2,2,1] 2 ヘ プチン、
- 5 プロムメチルビシタロ [2,2,1] 2 ヘ プテン、
- 5 トリプロムペンジルカルボキシビシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- ビシタロ [2,2,1] 2 ヘプテン・5,6-ジ カルポン酸無水物、
- 5.6ージメチルピンクロ [2.2.1] 2 ヘプ テン- 5.6ージカルポン酸紙水物
- ビンクロ [2.2.1] ー 2 ーへプテンー 5.6ージ カルポン酸イミド、
- N-フェニルー 5 -メチルピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテンージカルポン酸イミド、
- 5 (ジメチルメトキシシリル) ビシクロ [2.2.
- 1] -2-ヘプテン、
- 5 (ジメチルアセチルシリル)ピンクロ [2.2. 11 - 2 - ヘプチン、

5 - トリメチルシリルビンクロ [2,2,1] - 2 -ヘプテン

などが挙げられる。

上記の一般式 (1) で表わされる化合物において、低性屋換器としては、得られる重合体が高いガラス転移屋度と低い吸湿性を有することとなる点で、式 (CB₁)₁COOR' で表わされるカルギン酸エステル基が好ましい。

また、カルボン酸エステル基はテトラシクロド アセン研導体1分子当たり1個であることが、得られる重合体の表型性が低くなる点で好ましい。

また、式 (CH_a)。COOR¹ で示されるカルボン酸エステル基のうち、nの複が小さいものほど、得られる蛋合体のガラス転移温度が高くなるので好ましい。さらに、通常、式 (CR_a)。COOR¹ においてはn = 0 であることが、モノマーを合成する上で、また、得られる重合体に良好な特性が得られる上で好ましい。R¹ は炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基であるが、炭素数が多くなるほど重合体の吸湿性が小さくなるので好ましい。しかし、等られる重

れた低分子量の重合体を挙げることができる。

また、上記一般式(I)においてmがlである テトラシクロドデセン誘導体は、環状オレフィン 化合物と関環共重合して共重合体を形成すること も可能である。新かる環状オレフィン化合物の具 体例としては、シクロペンテン、シクロオクテン、 1.5-シクロオクタジェン、1,5,9-シクロドデカ トリエンなどのシクロオレフィン、ピシクロ [2. 2.1] - 2 - ヘプテン、トリシクロ [5.2.1.0***] - 8 - デカン、トリシクロ [5. 2. 1. 0°· 4] - 3 -デカン、トリシクロ [6, 2, 1, 0い*] - 9 - ウンデ ゼン、トリンクロ [6.2.1.01・*] - 4 - ウンデセ ン、チトランクロ [4.4.B.1***.1***] -3-ド デセン、ペンタシタロ [6.5.1.1***.0***.0***] - 4 - ペンタデセン、ペンタシクロ [6.6.1.1^{2.4}. 03-1.03-143 - 4 - ~ + + F + 2 . < < 2 / 2 / 2 / 2 [6.5.1.1° 4. 0° 7.0° 12] -11-429942 などのポリシクロアルケン理を挙げることができ

上記のポリシクロアルケンは、共重合体の吸湿

合体のガラス転移基度とのパランスの点から、炭素数1~4の額状炭化水素基、または炭素数5以上の(多)環状炭化水素基が好ましい。

さらに、カルボン酸エステル基が結合した炭素原子に炭素数 1~10の炭化水素基が覆接されているものが、得られる重合体のガラス転移程度を低下させずに吸湿性を低下させるので好ましく、特にメテル基が覆接されたものは、原料単量体を合成するのが容易な点で好ましい。

上記の一般式(1)で表わされる少なくとも1種の化合物の重合体を水素添加して得られる重合体を大素添加して得られる重合体または該規導体と他の共重合性モノマーとの共産合体を水素添加して得られる重合体により、水発明の光学材料が構成される。共重合体とされる場合において、当該共重合体に含有される一般式(1)の単量体の割合は、5モル%以上好ましくは20モル%以上である。そして共重合体とする場合における共産合性単量体としては、メタセシスはほの主動に以来一世結合を有する一部重合と

性を低下させ、かつ共置合体のガラス転移温度をコントロールするのに有用である。従って、テトラシクロデセンの単数またはビシクロへプテンとの共置合体のガラス転移温度が高くて熱分解温度に近く、あるいはそれ以上である場合には、シクロオレフィンと共置合させることにより、ガラス転移温度を、実際に成形を容易になし得る温度にまで低下させることができる。

また、得られる重合体のガラス転移温度が低くて 100 で以下の場合には、ポリンクロアルケンを 共重合させることによって、重合体の吸湿性を低くし、またガラス転移温度を上げることができる。 また、一般式 (I) で表わされる化合物は、ポリブタジェン、ポリイソプレン、スチレンーブタジェン共重合体、エチレンープロピレン非共役ジェン共重合ゴム、ポリノルボルネン、ポリペンテナマーなどの重合体の主領に炭素一炭素二重結合を含んだ不飽和炭化水条系ポリマーと共重合する

上紀のようにして得られる(共)重合体は飽和

こともできる。

吸水率が 1.8%以下、ガラス転移温度が 100 で以上のものが好ましい。 飽和吸水率は 1.2%以下であることがより好ましく、0.8 %以下が最も好ましい。 ガラス転移温度は 120 で以上のものがより好ましい。

閉選(共)重合体を製造する際に用いられるメクセシス触媒とは、通常(例W、Mo およびRc の化合物から遅ばれた少なくとも1種と、(分デミングの周期律表IA、IIA、IIB、IIA、「VAあるいは「VB 設元素の化合物で少なくとも1つの元素一炭素結合あるいは元素一水素結合を有するものから遅ばれた少なくとも1種との組合せからなる触媒であるが、触媒活性を高める添加剤を加えたものであってもよい。

(3)成分として適当なW、Mo あるいはRe の化合物は、これらのハロゲン化物、オキシハロゲン化物、アルコキシド、カルボン酸塩、 (オキシ)アセテルアセトネート、カルボニル倍体、アセトニトリル錯体、ヒドリド 増休、およびその誘導体、あるいはこれらの組合

するものあるいはこれらの水素化物である。具体 的な例としては、n-CaHali、n-CaHaaRa、CaHaNa、 CHaMgi CaHaMgBr CHaMgBr n-CaHaMgCi (C.H.) Al t-C.H.MgCl. CH.=CHCH.MgCl. (C:H:) , Za (C:B:) , Cd (C:Zn (C:R:) . (CH:) , B , (CaHa) aB, (a-C4Ha) aB, (CHa) aA1, (CHa) aA1C1, (CH2) :A12C1: CH:A1C1: (C:H2):A1 . LiA1(C2H2) = (C2H2)2A1-0(C2H2)2 (C2H2)2A1C1, CaHaAICla (CaHa) AIH (iso-CaHa) AIH (C.H.) :A10C.H. (iso-C.H.) :A1 (C.H.) :A1.C1:. (CH,) 46a, (CH,) 5n, (n-C,H,) 5n, (C,H,) 5iH, (n-CaH, a) aAl (n-CaH, a) aAl Lin , RaH, BaHa, NeBH。、AlHa、LiaiH。、BIH。および TiB。などが挙 げられる。また反応によってこれらの化合物を生 成する2種以上の化合物の混合物を用いることも できる。

特に好ましいものの例としては、(CH₂) gAl、(CH₂) gAlCl、(CH₂) gAlCl、(CH₂) gAlCl、(C₂H₂) gAlCl、(C₂H₂) gAlCl、(C₂H₂) gAlCl、(C₂H₂) gAlCl、(C₂H₂) gAlOC₂H₃、

せであるが、WおよびMo の化合物、特にこれらのハロゲン化物、オキシハロゲン化物およびアルコキシハロゲン化物が重合活性、実用性の点から好ましい。また反応によって上記の化合物を生成する2種以上の化合物の混合物であってもよい。これらの化合物は適当な精化利例えばP(CeHe):、CeHeB などによって様化されていてもよい。

い成分として適当な化合物は周期律表のIA、IA、IB、IIA、IVAまたはIVB族元素の化合物であって少なくとも一つの元素──炭素接合を有

(C₂H₂)₂A1CF 、(C₂H₂)₂A1 、(iso-C₄H₂)₂A1 、 (iso-C₄H₂)₂A1H、(C₂H₁₂)₂A1、(C₂H₁₂)₂A1、 (C₂H₂)₂A1 などを挙げることができる。

(A)成分と(A)成分の量的関係は金属原子比で(A): (A)が1:1~1:20、好ましくは1:2~1:10 の範囲で用いられる。

上記の⑪および⑪の二成分から類裂された触媒は、通常本発明の光学材料をえるための重合反応において高い活性を有するが、望まれる場合には更に次に挙げるような仰成分(活性化剤)を添加することによって、一層高活性な触媒を得ることもできる。

(1)成分としては各種の化合物を使用することが できるが、特に好適に使用される化合物には次の ものが含まれる。

(1)単体ホウ素、BP₂、 BCl₃、B(l-a-C₄H₆)₃、 (C₂H₈O₃)₃、 BF、B₂O₃、H₈BO。 などのホウ素の 非有機会異化合物、Si(OC₂H₂)₄などのケイ条の 非有機会異化合物、

(2)アルコール類、ヒドロパーオキシド類およびパ

ーオキシド類、

(3) 木。

(4) 酸素、

- (5)アルデヒドおよびケトンなどのカルポニル化合 物およびその重合物、
- 何エチレンオキシド、エピクロルヒドリン、オキ セタンなどの母状エーテル類、
- (7) N, Nージエチルホルムアミド、N, Nージメチ ルアセトアミドなどのアミド頭、アニリン、モ ルホリン、ピペリジンなどのアミン舞およびア ゾベンゼンなどのエゾ化合物。
- 図 Nーニトロソジメチルアミン、Nーニトロソジ フェニルアミンなどのNーニトロソ化合物、
- (9)トリクロルメラミン、N-クロルサクシノイミ ド、フェニルスルフェニルクロリドなどの S-Clまたは W-Cl基を含む化合物 などが会まれる。

また、印成分と印成分の量的関係は、添加する (4) 成分の機種によってきわめて多様に変化するた め一律に規定することはできないが、多くの場合

ン、ジクロルエタン、ヘキサメチレンジプロミド、・ 酢酸ロジウム、クロロトリス(トリフェニルホス クロルベンセンなどのハロゲン化アルカン、アリ ールなどの化合物、酢酸エチル、プロピオン酸メ チルなどの飽和カルポン酸エステル類などが挙げ Sta.

メタセシス展議委合で答られる重合体の水楽派 加反応は通常の方法によって行なわれる。この水 素添加反応において使用される触媒は、通常のオ レフィン性化合物の水素添加反応に用いられてい るものを使用することができる。

例えば、不均一系触媒としては、バラジウム、 白金、ニッケル、ロジウム、ルチニウムなどの触 媒物質を、カーポン、シリカ、アルミナ、チタニ アなどの担体に担待させた固体触媒などが挙げら

また、均一系触媒としては、ナフテン酸ニッケ ル/トリエチルアルミニウム、ニッケルアセチル アセトナート/トリエチルアルミニウム、オクテ ン酸コパルト/n~ブチルリチウム、チタノセン ジクロリド/ジェチルアルミニウムモノクロリド、 (C)/(A) (モル比) が 0.005~10、好ましくは0.05 ~1.0 の範囲で用いられる。

得られる関準(共)重合体の分子量は、触媒の 種類および進度、重合温度、溶媒の種類および量 並びに単量体濃度などの反応条件を変えることに よって顕節することが可能であるが、より好まし くは、αーオレフィン類、 α, αージオレフィン 葉、またはアセチレン類などの分子内に少なくと も1つの炭素間二度結合または炭素間三重結合を 有する化合物あるいは塩化アリル、酢酸アリル、 トリメチルアリロ中シランなどの極性アリル化合 物の適当量を反応系に添加することにより期節さ ns.

建合反応において用いられる熔媒としては、例 えばペンタン、ヘキサン、ヘブタン、オクタン、 ノナン、デカンなどのアルカン類、シクロヘキサ ン、シクロヘプタン、シクロオクタン、デカリン、 ノルポルナンなどのシクロアルカン類、ペンゼン、 トルエン、キシレン、エチルペンゼン、クメンな どの芳香族化合物、クロルブタン、ブロムヘキサ

フィン) ロジウムなどのロジウム触媒などを挙げ ることができる。

水素添加反応は、常圧~300 気圧、好ましくは 3~150 気圧の水素ガス雰囲気下において、0~ 180 ℃、好ましくは20~150 ℃で行なうことがで A 6.

このように水素添加することにより、得られる (共) 重合体は優れた熱安定性を有するものとな り、その結果、成形加工時や製品としての使用時 の加熱によってその特性が劣化することがない。 |水素添加率は、通常、50%以上、好ましくは70% 以上、さらに好ましくは80%である。水素添加率 が50%未満の場合には、熱安定性の改良効果が小 さい。

本発明の光学材料は、公知の酸化防止剤、例え は 2.6ージーtーブチルー4ーメチルフェノール、 2.2' -ジオキシー3.3' -ジーtーブチルー5.5' -ジメチルジフェニルメタン、フェニルーβーナフ チルアミン、あるいは紫外線吸収剤、例えば 2.4

ージヒドロキシベンゾフェノン、2ーヒドロキシー4ーメトキシベンゾフェノン、2'ーヒドロキシー4ーメトキシー2'ーカルボキシベンブフェノンなどを添加することによって安定化することができる。また加工性を向上させるために滑利などの従来樹脂加工において用いられている添加剤を添加することもできる。

本発明の光学材料は、種々の公知の成形手段を 適用して光学製品とすることができる。すなわち、 射出成形法、圧縮成形法、押出し成形法などを利 用することができる。

本発明による元学材料には、その表面に、無硬化法、業外線硬化法、実空業者法、スパッタリング法、イオンプレーティング法などの方法により、無機化合物、シランカップリング剤などの有機シリコン化合物、アクリル系モノマー、ビニルモノマー、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ファ素系樹脂、シリコーン樹脂などをハードコートすることにより、耐熱性、元学特性、耐薬品性、耐摩耗性、透過性などを向上させることができる。

このポリマー20gを400 配のトルエンに溶解し、 ナフテン酸ニッケル (ニッケル濃度 5 %) 25gと トリエチルアルミニウムの濃度 1 M/ 4 のトルエ ン溶液64型を加え、水素ガス圧を50㎏/ca² 仕込 んで60 にで15時間水素添加反応させた。

得られた重合体を塩酸酸性の大通劇量のメタノ ール中に往ぎ、触媒を分解除去して重合体を回収 し、さらに乾煙した。 本発明の光学材料の用途は特に制限されるものではなく、広い範囲にわたって使用することができ、例えば、一般カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、 望遠鏡用レンズ、レーザービーム用レンズなどのレンズ、 光学式ビデオディスク、 オーディオディスタ、 文書ファイルディスク、メモリディスクなどの光ディスクに特に好速に使用することができる。

(果依)

本発明の光学材料は、一般式 (I) で表わされる化合物の重合体または共重合体の水素添加物よりなるものであるため、優れた光学的特性すなわち高い透明性と低複屈折性を有すると共に優れた耐熱性および大きな機械的強度を有し、しかも十分な耐温性を有し、さらに良好な成形性を有する。
(実施例)

以下、本発明の実施例について述べるが、本発 切がこれらに限定されるものではない。

実施例1

寛素雰囲気下において、窒素硬換した反応容器

得られたポリマーを 300 セでプレス成形して試験片を作製し、この試験片について、静特性を測定した。結果を第1 表に示す。

実施例 2

モノマーとして構造式 (2) で示される 8 - メチルー 8 - カルポキシメチルテトラシクロ [4.4. 0.1²・*.1²・*。] - 3 - ドデセン50 gを用いたほかは実施例 1 と同様にして、固有粘度(7 ina) 0.56 d/g(クロロホルム中、30 で、濃度 0.5 g/dd) のポリマーを得、これに実施例 1 と同様にして水乗添加反応を行って置合体を得た。

この賃合体を実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同様に結特性を測定した。

試験結果を第1表に示す。

実施例 3

モノマーとして構造式 (2) で示される 8 - メ チルー 8 - カルポキシメチルテトラシクロ {4,4, 0.1***、1**** } - 3 - ドデセン 42,5 gと、構造 式 (4) で示される 5 - メチルー 5 - カルポキシ ンクロヘキシルビシクロ [2,2,1] - 2 - ヘプテ ン 7.5gとを用い、実施例1と同様に関連重合を 行って固有粘皮0.73位/gのポリマーを得た。

このポリマー50gをチトラテトラヒドロフラン1000 試に溶解し、Rh 適度が2%の Rh/C触媒1.0gを用い、水素ガス圧 140㎏/ca²、温度120℃で7時間反応させ、水浴率70%の重合体を得た。触媒を違別し、重合体を凝固させて回収し、実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同様に指特性を例定した。試験結果を第1表に示す。実施例4

モノマーとして構造式(2)で示される8-メ チル-8-カルボキシメチルチトランクロ [4.4. 0.1***.1**1*] -3-ドデセン 40 gと、構造式 (5) で示されるシクロベンテン40 gとを用い、 同様に関連遺合を行って固有粘度0.74 位/gのボ リマーを得た。

このポリマーについて実施例3と同様にして水 素添加を行い、水添率70%の重合体を鋼製し、実 施例[と同様に成形加工して試験片を作製し、同 様に精粋性を測定した。試験結果を第1表に示す。

(6) で示される8-メチルテトランタロ [4.4.0.1***.1**1*] - 3-ドデセンを三塩化ルテニウム水和物触媒を用い、n-ブタノール溶媒中で反応させて開張量合物を合成し、実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同様に若特性を測定した。試験結果を第1表に示す。

比較例 4

比較例3で合成した重合体をチトラヒドロフラン熔媒中において、Pd違度が2%のPd/ケイソウ土触媒で水素がス圧 50Kg/cm⁸の条件で水浴重合体を顕製した。水浴率は90%であった。触媒を建別し、重合体を疑問させて回収した。実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同様に静特性を例定した。試験結果を第1表に示す。

以上において使用したモノマーの構造式は、次のとおりである。

構造式(1)

比较例1

構造式 (3) で示される 5 一カルボキシメチルービンクロ [2.2.1] ー 2 ー ヘプテンをモノマーとして用い、実施例1 で用いた六塩化タングステンート リイソブチルアルミニウムーパラアルデヒド放業および分子量調整剤として 1 ー ヘキセンを用いて実施例1 と同様にして固有粘度 (マ i a b) 0.56 d/g (クロロホルム中、30 で、濃度 0.5 g / 位) のポリマーを得、これを水素添加反応を行わずに実施例1 と同様に成形加工して試験片を作成し、同様に精特性を測定した。

試験結果を第1表に示す。

比較例 2

比較例1と同じ構造の固有結皮0.74位/gのポリマーを実施例1と同様の条件で水素添加し、水添率90%の重合体を顕整し、実施例1と同様に同様に成形加工して試験片を作製し、精特性を測定した。試験結果を第1表に示す。

比較例3

モノマーとして牺牲置換益を有しない構造式

被选式(2)

構造式(3)

構造式(4)

構造式(5)



構造式(6)

なお、試験片の精特性の測定方法は次のとおり である。

ガラス転移温度

定要無量計 (DSC)により、窒素雰囲気下において 10/分の昇温速度で測定した。

趋和吸水率

試料を水中に浸して試料に水を吸収させ、平衡 状態に到達した後の試料の重量 w。を測定し、そ の後、この試料を乾燥した産素気液下で 200 ℃に 加熱し、これによって放出された水分量 w。 モカ ールフィッシャー法によって定量し、次式によっ て飽和吸水率を算出した。

復屈折值

エリプソメーターによって測定した。

水素添加率

H-NMRを用い、試験片重合体のオレフィン性プロトンの消失割合を測定した。

光劣化性

厚さ 1 mmの試験片をフェードメーターによりカーポンアーク型の光を 100時間限射した後の試験 片の着色状態を調べた。

接着性

樹脂基板上にアルミニウムを選着し、1 m× l mの基質目 100 個をカッターで刻み、セロテープ 刺激試験を行って接着性を評価した。すなわち 動無されたます目の数が10以下のものを「○」と し、11以上のものを「×」とした。

第1表から明らかなように、本発明に係る(共) 重合体によれば、優れた光学的性質、低吸凝性、 耐熱性および耐光性を育する光学材料を提供する ことができる。

第 1 表

実施例	水 索添加率	ガラス転移温度 (セ)	飽和吸水率 (%)	先線透過率 (%)	復屈折 (nm)	光劣化	接着性
実施例1	80	172	0.50	88	20以下	なし	0
実施例 2	80	188	0.35	90	20日下	なし	0
実施例3	70	154	0.32	90	20以下	なし	0
実施例 4	70	146	0.30	89	20日下	なし	0
比較例 1	0	78	1.95	88	20以下	类変	0
比較例2	90	52	1.85	90	20以下	なし	0
比較例3	0	205	0.15	90	20以下	黄変	×
比較例 4	90	185	0.15	. 90	20日下	なし	×

手 枝 補 正 書(自発)

平成1年1月25日

特許庁長官 吉 田 文 极 殿

1.事件の表示

特職昭 6 2 - 2 8 8 5 2 8 号

2.発明の名称

光 学 材 料

3. 補正をする者

事件との関係 特許出職人

住 所 東京都中央区築地二丁目11番24号

名 称 (417) 日本合成ゴム株式会社

4.代 理 人

€101

住 所 東京都千代田区神田駿河台三丁目3番地 五明館ピル

氏名 (7875) 弁理士 大 井 正 彦(電話 293-2971



5. 補正の対象

明福書の発明の詳細な説明の描

6.補正の内容

(1) 明細書第8頁第2行を下記のように訂正する

-11-ベンタデセン、ジックロベンタジェン、ベンタックロ [6.5.1.1 2* 0 .0 2* 1 .0 2* 10] -ベンタデカー 4,11-ジェン、上記一般式(1) において m=0 の化合物などのポリックロアルケン類を挙げることができる。」

- (3) 同第33頁第1行を下記のように訂正する。 「ン、塩化メチレン、ジクロルエタン、ヘキサメ チレンジブロミド、」
- (4) 同第33頁第4行を下記のように訂正する。 「チルなどの飽和カルボン酸エステル類およびエーテル類などが挙げ」
- (5) 同第39頁第3行を下記のように訂正する。 「このポリマー50gをテトラヒドロフラン」
- (6) 同第40頁第1行乃至第19行間を下記のように 訂正する。

「実施例5

構造式 (4) で示される 5 ーカルボキシシクロ ヘキシルビシクロ [2.2.1] ー2ーヘプテンをモノ マーとして用い、実施例 1 で用いた六塩化タング ステンートリインプチルアルミニウムーパラアル 「1 ***. 1 ** 10] - 3 - ドデセン、」

(2) 同第25頁第2行乃至第19行間を下記のように 打正する。

「また、上記一般式(!)においてmがしである テトラシタロドデセン誘導体は、ガラス転移点の 高い重合体が得られる点でm=lのものより好ま しく、環状オレフィン化合物と関環共産合して共 重合体を形成することも可能である。新かる環状 オレフィン化合物の具体例としては、シクロペン テン、シクロオクテン、 1.5-シクロオクタジエ ン、 1.5.9-シクロドデカトリエンなどのシクロ オレフィン、ビシクロ [2.2.1] -2-ヘプテン、 トリシクロ [5.2.1.0***] - 8 - デセン、トリシ クロ [5.2.1.0***] -3-デセン、トリンクロ [6. 2.1.0い*] - 9 - ウンデセン、トリシクロ [6.2. 1.0い1] -4-ウンデセン、テトラシクロ [4.4.0. [***, 17·10] -3-ドデセン、ペンタシクロ [6.5. 1.13・1.04・1.05 13] -4-ペンタデセン、ペンタ シクロ [6.6.1.12.6.02.7.00.14] - 4-ヘキサ **デセン、ペンタシクロ [6.5.1.1^{2.4}.0^{2.7}.0^{2.1}]**

デヒド触媒および分子量調整剤として1-ヘキセンを用いて実施例1と同様にして固有粘度(マ・ロール)が 0,70 dd/g(クロロホルム中、30 t、漁皮 0.5g/dd) のポリマーを得た。

このポリマーを実施例1と同様の条件で水素添加し、水添率95%の重合体を腐製し、実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、諸特性を選定した。試験結果を第1表に示す。

比較例1

実施例5と同じ機造の固有粘度が0.56 成/g (クロロホルム中、30 ℃、濃度 0.5 g/d2) のポリマーを得、これを水無添加反応を行わずに実施例1と同様に成形加工して試験片を作成し、同様に接待性を測定した。試験結果を第1表に示す。 比较例2」

- (7) 同第41頁第7行を下記のように訂正する。 「比較例3」
- (8) 同第41頁第8行中「比較例3」を「比較例2」 と訂正する。
- (9) 同第45頁の第1表を別紙のように訂正する。

第 1 表

安箱例	水 素添加率	ガラス転移温度 (で)	飽和吸水率 (%)	光線透透率 (%)	復屈折 (am)	光劣化	接着性
実施例 1	80	172	0.50	88	20日下	なし	·o
実施例 2	80	188	0.35	90	20日下	なし	0
実施例3	70	154	0. 32	90	20以下	なし	0
実施例 4	70	146	0.30	89	20以下	なし	0
実施例 5	96	90	0. 27	90	20以下	なし	0
比較例 1	0	78	1. 95	88	20日下	黄変	0
比較例 2	0	205	0. 15	90	20日下	黄変	×
比較例3	90	185	0. 15	90	20 以下	なし	×